

学外料金変更分 一覧

R2.7

設備名	メーカー・型式	部局	変更前 設備利用料金	変更前 委託利用料金	変更後 利用料金	委託 利用料金
X線光電子分光装置 (NOVA)(S1室)	島津製作所 AXIS-NOVA	電気通信研究所	7,010 円/ 時間	—	6,976 円/ 時間	—
原子スケール評価分析システム (S1室)	Omicron	電気通信研究所	11,330 円/ 時間	—	11,320 円/ 時間	—
イオンビーム加工解析装置	Carl Zeiss Microscopy N-Vision40	電気通信研究所	27,529 円/ 時間	—	25,439 円/ 時間	29,023 円/ 時間
走査型電子顕微鏡SEM(JSM-7401F)	日本電子 JSM-7401F	電気通信研究所	3,013 円/ 時間	—	3,504 円/ 時間	7,087 円/ 時間
AFM(nano cute)	日立ハイテクサイエンス nano cute	電気通信研究所	—	—	—	3,870 円/ 時間
接触段差計(DEKTAK XT-A)	Bruker DEKTAK XT-A	電気通信研究所	2,176 円/ 時間	—	924 円/ 時間	4,508 円/ 時間
原子間力顕微鏡 (Veeco)	Bruker Dimension Icon	電気通信研究所	6,476 円/ 時間	—	5,985 円/ 時間	—
レーザー共焦点顕微鏡 (Lasertec)	レーザーテック H1200	電気通信研究所	1,586 円/ 時間	—	1,543 円/ 時間	—
ナノスピニング用電子線描画システム	日本電子 JBX-9300SA	電気通信研究所	32,104 円/ 時間	—	27,424 円/ 時間	31,008 円/ 時間
アッシングシステム (PR500)	ヤマト科学 PR500	電気通信研究所	327 円/ 時間	—	324 円/ 時間	3,907 円/ 時間
アッシングシステム (UV-1)	サムコ UV-1	電気通信研究所	155 円/ 時間	—	170 円/ 時間	3,754 円/ 時間
プラズマアッシャー(V1000-TS)	ヤマト科学 V1000-TS	電気通信研究所	692 円/ 時間	—	733 円/ 時間	4,318 円/ 時間
マスクアライナ(MJB-4 090)	SUSS MJB-4	電気通信研究所	2,878 円/ 時間	—	2,666 円/ 時間	6,250 円/ 時間
リソグラフィ関連(金属顕微鏡 MX50A/T)	オリパス MX50A/T	電気通信研究所	—	—	—	3,701 円/ 時間
リソグラフィ関連(レーザー顕微鏡 1 LM21)	レーザーテック 1LM21	電気通信研究所	—	—	—	3,810 円/ 時間
リソグラフィ関連(SEM用スパッタ)	サンヨー電子 SC-701AT	電気通信研究所	—	—	—	3,851 円/ 時間
リソグラフィ関連(スピニング用 1H-360S(EBレジスト用))	ミカサ 1H-360S	電気通信研究所	1,314 円/ 時間	—	351 円/ 時間	3,834 円/ 時間
リソグラフィ関連(スピニング用 MS-A150U4ベンチ)	ミカサ MS-A150	電気通信研究所	54 円/ 時間	—	261 円/ 時間	3,845 円/ 時間
リソグラフィ関連(スピニング用 MS-A150U13ベンチ)	ミカサ MS-A150	電気通信研究所	3,734 円/ 時間	—	275 円/ 時間	3,858 円/ 時間
リソグラフィ関連(スピニング用 MS-A200(3FCR))	ミカサ MS-A200	電気通信研究所	—	—	—	3,746 円/ 時間
リソグラフィ関連(ホットプレート PMC720(EBレジスト用))	PMC720	電気通信研究所	968 円/ 時間	—	136 円/ 時間	3,719 円/ 時間
リソグラフィ関連(ホットプレート HP-1SA (U4ベンチ))	アズワン HP-1SA	電気通信研究所	22 円/ 時間	—	135 円/ 時間	3,719 円/ 時間
リソグラフィ関連(ホットプレート HHP-230SQ (U13ベンチ))	アズワン HHP-230SQ	電気通信研究所	29 円/ 時間	—	142 円/ 時間	3,726 円/ 時間
リソグラフィ関連(CTA401 ケールニクス サーキュレータ)	ヤマト科学 CTA401	電気通信研究所	—	—	—	3,817 円/ 時間
リソグラフィ関連(ケールビット(ACE-10AN))	KELK ACE-10AN	電気通信研究所	—	—	—	3,803 円/ 時間
リソグラフィ関連(超音波洗浄器(USK-2R))	アズワン USK-2R	電気通信研究所	11 円/ 時間	—	294 円/ 時間	3,878 円/ 時間
リソグラフィ関連(UVキュア (ホットプレート含む))	ウシオ電機 UIS-5011 MIKY-AGG01	電気通信研究所	536 円/ 時間	—	532 円/ 時間	4,116 円/ 時間
リソグラフィ関連(ベーク炉)	ヤマト科学 ADP300	電気通信研究所	65 円/ 時間	—	64 円/ 時間	3,848 円/ 時間
サブミクロンマスクアライメント(旧ズースコンタクトアライナ)	SUSS MJB-3	電気通信研究所	4,797 円/ 時間	—	3,225 円/ 時間	6,908 円/ 時間
スピニング用リソグラフィ装置(マスク描画DWL200)	Heidelberg Instruments DWL200	電気通信研究所	9,274 円/ 時間	—	8,353 円/ 時間	11,937 円/ 時間
スピニング用リソグラフィ装置(アライナ)	SUSS MJB-3	電気通信研究所	867 円/ 時間	—	868 円/ 時間	4,452 円/ 時間
ボンダー(A408)	WEST-BOND 7476D	電気通信研究所	1,085 円/ 時間	—	1,074 円/ 時間	—
マスクアライナー(3FCR)	SUSS MicroTec MJB4	電気通信研究所	2,759 円/ 時間	—	2,600 円/ 時間	—
レーザー直接描画装置	ネオアーク DDB-201-TU375	電気通信研究所	2,482 円/ 時間	—	2,547 円/ 時間	—
高純浄熱処理炉(3FCR)	WAF3000	電気通信研究所	6,507 円/ 時間	—	6,315 円/ 時間	—
ナノスピニング熱処理装置(S1室)	システムサービス	電気通信研究所	2,512 円/ 時間	—	2,499 円/ 時間	—
SiO2加工ドライエッチング(S1室)	アネルバ	電気通信研究所	5,048 円/ 時間	—	5,017 円/ 時間	—
ナノスピニング用スパッタリングシステム(3FCR)	アネルバ EVP-38877	電気通信研究所	5,137 円/ 時間	—	5,084 円/ 時間	—
スパッタ装置(3FCR)	アネルバ	電気通信研究所	3,199 円/ 時間	—	3,175 円/ 時間	—

設備名	メーカー・型式	部署	変更前 設備利用料金	変更前 委託利用料金	変更後 利用料金	委託 利用料金
金属蒸着装置 (3FCR)	日本シード研究所 ESE-09	電気通信研究所	3,538 円/ 時間	—	3,537 円/ 時間	—